

取 扱 注 意

記事解禁日指定

新 聞：2月16日13時15分以降解禁

ラジオ・テレビ・インターネット：2月16日13時15分以降解禁

事 務 連 絡

令和6年2月8日

報 道 機 関 各 位

産 業 立 地 推 進 課

SEMITEC 株式会社ワールドテクノロジーセンター八戸分室
開設に係る基本協定調印式について

この度、SEMITEC 株式会社が新たに事業所を開設することに伴い、下記のとおり、SEMITEC 株式会社、青森県及び八戸市の三者で基本協定調印式を執り行うこととなりました。

つきましては、取材・報道方につきまして、特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

記

- 1 日 時 令和6年2月16日（金） 13：15～
2 場 所 八戸市庁本館2階 庁議室
3 内 容 (1) 事業所開設基本協定調印式
(2) 記者会見

※立地計画の内容については、調印式当日に発表します。

報道機関用提供資料		
担当課	商工労働部産業立地推進課	
担当者	立地推進グループ GM 岡村 慶子	
電話番号	直通	017-734-9381
	内線	3686
報道監	商工労働部 次長 長内 和人	

(公表用資料)

会社及び事業所開設計画の概要

● 会社概要

- 1 名 称 SEMITEC 株式会社
- 2 本社所在地 東京都墨田区錦糸 1-7-7
- 3 代 表 者 代表取締役社長 石塚 大助
- 4 設立年月日 昭和 33 年 3 月
- 5 資 本 金 7 億 7 3 0 2 万円
- 6 従 業 員 数 3 3 2 名 (令和 5 年 3 月 3 1 日現在)
- 7 事 業 内 容 電子部品の製造・販売
- 8 事 業 所 等 本社 (東京) ・ 千葉 ・ 大阪 ・ 名古屋
- 9 売 上 高 8, 0 3 7 百万円 (令和 5 年 3 月期)

● 事業所開設計画概要

- 1 事 業 所 名 SEMITEC 株式会社
ワールドテクノロジーセンター 八戸分室
- 2 所 在 地 青森県八戸市北インター工業団地一丁目 4 番 4 3 号
八戸インテリジェントプラザ内 205 号室
- 3 開設年月日 令和 6 年 4 月
- 4 従 業 員 数 開設時 5 名 予定 (うち地元新規雇用者 4 名)
(3 年後) 30 名 予定 (うち地元新規雇用者 25 名)
- 5 事 業 内 容 車載用温度センサの開発・設計及び試作
医療・OA・産機用温度センサの開発・設計及び試作